```
Page 1 / 1
                        DIALOG. EMT
?S PN=JP 1128488
                         PN=JP 1128488
        $6
?T S6/5
 6/5/1
DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.
007790609
WPI Acc No: 1989-055721/198908
XRAM Acc No: C89-024613
XRPX Acc No: N89-042436
   Thick film copper conductor inks - contain copper powder, silicate glass
   frit, adhesion promoting oxide and organic vehicle
Patent Assignee: GENERAL ELECTRIC CO (GENE
Inventor: CONLON E J; HANG K W; PRABHU A N
Number of Countries: 005 Number of Patents: 004
Patent Family:
                    Kind
Patent No
                              Date
                                          Applicat No
                                                                          Date
                                                                                        Week
EP 304309
US 4816615
                            19890222
                                          EP 88307681
                                                                        19880818
                                                                                      198908
                      Α
                                                                  Α
                            19890328
                                          US 8787556
                                                                        19870820
                                                                                      198915
                      A
JP 1128488
                            19890522
                                          JP 88204928
                                                                        19880819
                                                                                      198926
                      A
US 4880567
                      A
                            19891114
                                          US 88281605
                                                                       19881209
                                                                                      199004
Priority Applications (No Type Date): US 8787556 A 19870820
Cited Patents: EP 262975
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                                    Main IPC
                                                      Filing Notes
EP 304309
                    ΑE
    Designated States (Regional): DE FR GB
US 4816615
                    A
US 4880567
Abstract (Basic): EP 304309 A
           Cu conductor ink comprises (by wt.%): Cu powder 65-85, devitrifying
     glass frit (1) 2-10, adhesion promoting oxide 1-8 and organic vehicle 5-25. (1) is selected from Zn-Ca-Al silicate and Zn-Mg-Ba-Al silicate. A pref. ink comprises (in wt.%):Cu powder 75-80, (1) 2.5-5, Bi203 0.5-5, Cu20 0.5-3 and organic vehicle 12-16.

USE/ADVANTAGE - Esp. in mfr. of a multilayer, Cu-based IC circuit board with Cu pattern layers and Cu-filled vias between layers.
      (claimed). High quality, non-blistering ink is provided having improved
      substrate adhesion.
           0/0
Title Terms: THICK; FILM; COPPER; CONDUCTOR; INK; CONTAIN; COPPER; POWDER; SILICATE; GLASS; FRIT; ADHESIVE; PROMOTE; OXIDE; ORGANIC; VEHICLE Derwent Class: GO2; LO1; LO3; M13; U11; U14; VO4; X12 International Patent Class (Additional): CO9D-011/00; HO1B-001/16;
```

H05K-001/09

File Segment: CPI; EPI

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-128488

@Int_Cl.4

H 01 B

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)5月22日

H 05 K 1/09 11/00

PTE

D-7454-5F A-8416-4J

109

A-8832-5E 審査請求 右 請求項の数 13 (全8頁)

69発明の名称 厚膜銅導体インキ

1/22

②特 願 昭63-204928

四出 願 昭63(1988)8月19日

發1987年8月20日發米国(US)到087,556 優先権主張

明 者 79発 アショク・ナラヤン・

アメリカ合衆国、ニヤージヤージ州、イースト・ウインザ

ー、メドウ・レーン、21番

79発 明 者 ケネス・ワレン・ハン アメリカ合衆国、ニユージヤージ州、プリンストン・ジャ ンクション、ウエリントン・ドライブ、9番

明者 エドワード・ジエーム ②発

プラブフ

アメリカ合衆国、ニユージャージ州、プリンストン、エ

ズ・コンロン

ム・テイー・ルーカス・ロード、396番

ゼネラル・エレクトリ ⑦出 願 入

ツク・カンパニイ

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、スケネクタディ、リバ

ーロード、1番

四代 理 人 弁理士 生 沼

1. 発明の名称

. 厚膜銅導体インキ

2 特許請求の範囲

1. 重量百分率で表わして、(a) 約65~約8 5%の銅粉末、(b) 亜鉛-カルシウム-アルミニ ウムケイ酸塩ガラスフリット、アルミニウム~マ グネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガ ラスフリットおよびそれらの混合物から成る群よ り選ばれた約2~約10%の失透性ガラスフリッ ト、(c) 約1~約8%の密着性向上用酸化物、並 びに(4) 約5~約25%の適当な有機ビヒクルの 誰成分から成ることを特徴とする銅導体インキ。

2 前記密着性向上用酸化物が酸化ピスマス、 酸化カドミウム、酸化第一銅、酸化タリウム、酸 化鉛およびそれらの混合物から成る群より選ばれ る請求項1記載の顕導体インキ。

-3. 重量百分率で表わして、(a)約75~約8 0%の頻粉末、(b) 約25~約5%の前記ガラス プリット、(c) 約0.5~約5%の酸化ピスマス、

(4) 約0.5~約3%の酸化第一網、および(t) 約 12~約16%の前記有機ビヒクルから成る請求 項2記載の銅導体インキ。

4. 前記亜鉛ーカルシウムーアルミニウムケイ 酸塩ガラスフリットが、重量百分率で表わして、 (1) 約7~約12%の酸化亜鉛、(1) 約25~約 4 5 %の酸化カルシウム、(c) 約10~約20% の酸化アルミニウム、(d) 約35~約50%の二 酸化ケイ素、(e) 0~約2%の五酸化リン、およ び(1) 0~約5%のケイ酸ジルコニウムから成る 請求項3記載の銅導体インキ。

5. 前記ガラスフリットが、重量百分率で表わ して、(1) 約8~約10%の酸化亜鉛、(1) 約2 9~約38%の酸化カルシウム、(c) 約11~約 185%の酸化アルミニウム、(4) 約37~約4 4%の二酸化ケイ素、(e) 約0.5~約1%の五酸 化リン、および(f) 約2~約3%のケイ酸ジルコ ニウムから成る請求項4記載の銅導体インキ。

6. 前記亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアル ミニウムケイ酸塩ガラスフリットが、重量百分率 で表わして、(a) 約15~約25%の酸化亜鉛、(b) 約10~約25%の酸化マグネシウム、(c) 約3~約12%の酸化バリウム、(d) 約5~約20%の酸化アルミニウム、(c) 約35~約50%の二酸化ケイ素、(f) 0~約3%の五酸化リン、および(g) 0~約5%のケイ酸ジルコニウムから成る請求項3記載の銅導体インキ。

7. 前記ガラスフリットが、重量百分率で表わして、(a) 約16~約22%の酸化亜鉛、(b) 約16~約22%の酸化マグネシウム、(c) 約5~約10%の酸化バリウム、(d) 約8~約11%の酸化アルミニウム、(e) 約39~約43%の二酸化ケイ素、(f) 約1~約2%の五酸化リン、および(g) 約2~約3%のケイ酸ジルコニウムから成る請求項6記載の網導体インキ。

8 適当な回路基板、その上に配置された少なくとも2つのパターン化銅導体層、および前記網 導体層を互いに隔離しかつ内部にスルーホールを 有する誘電体層から構成されると共に、前記スル ーホールは前記銅導体層同士を接続するために銅

1 1. 前記失透性ガラスフリットが、重量百分率で表わして、(a) 約7~約12%の酸化亜鉛、(b) 約25~約45%の酸化カルシウム、(c) 約10~約20%の酸化アルミニウム、(d) 約35~約50%の二酸化ケイ素、(e) 0~約2%の五酸化リン、および(f) 0~約5%のケイ酸ジルコニウムから成る亜鉛ーカルシウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットである請求項10記載の集積回路構造物、

12 前記失透性ガラスフリットが、重量百分率で表わして、(a) 約15~約25%の酸化亜鉛、(b) 約10~約25%の酸化マグネシウム、(c) 約3~約12%の酸化バリウム、(d) 約5~約20%の酸化アルミニウム、(e) 約35~約50%の二酸化ケイ素、(f) 0~約3%の五酸化リン、および(g) 0~約5%のケイ酸ジルコニウムから成る亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットである請求項10記載の集積回路推済物。

13. 前記失透性ガラスフリットが、重量百分

で充填されているような、網を基材とする多層集 税回路構造物において、重量百分率で表わして、 (a) 約75~約95%の網粉末、(b) 亜鉛ーカル シウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリット、 亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケ イ酸塩ガラスフリットおよびそれらの混合物から 成る群より選ばれた約2~約12%の失適性ガラ スフリット、並びに(c) 約1~約10%の密替性 向上用酸化物の諧成分から前記網導体層が成ることを特徴とする多層集積回路構造物。

9. 前記密着性向上用酸化物が酸化ビスマス、酸化カドミウム、酸化第一網、酸化タリウム、酸化鉛およびそれらの混合物から成る群より選ばれる請求項8記載の集積回路構造物。

1 0. 前記網導体層が、重量百分率で表わして、(a) 約75~約95%の網粉末、(b) 約2~約12%の前記失透性ガラスフリット、(c) 約0.5~約6%の酸化ビスマス、および(4) 約0.5~約3.5%の酸化第一網から成る請求項9記載の集積回路構造物、

平で表わして、(a) 約16~約22%の酸化更鉛、(b) 約16~約22%の酸化マグネシウム、(c) 約5~約10%の酸化バリウム、(d) 約8~約11%の酸化アルミニウム。(e) 約39~約43%の二酸化ケイ素、(f) 約1~約2%の五酸化リン、および(g) 約2~約3%のケイ酸ジルコニウムから成る亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットである請求項12記載の集積回路構造物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、改善された密着性を有する歴際網導体インキおよび多層電気回路構造物の製造時におけるそれの使用に関するものである。

発明の背景

高速かつ高密度の集積回路パッケージを相互に接続するための信頼し得る手段として多層厚膜回路が使用されている。かかる回路は、通例、適当な基板上に導体インキおよび誘電体インキの履を交互にスクリーン印刷して焼成することによって形成される。その場合、導体層同士は誘電体層中

のスルーホールを導電性材料で充塡することによって接続される。このような導体層は、通例・金 白金、パラジウムまたは銀のごとき貴金属および 軟化点の低いガラスから成る導体インキを用いて 形成される。かかる導体インキは、貴金属の場合に は、かかる導体インキは、銀の場合に は、かかる導体インキは顕著なエレクトロ同士を は、かかる連体インキは顕著なエレクトロ同士を トロションを生じ易い。このような導体層同士を 隔離するために使用される誘電体インキは、適当 なセラミック充塡剤を含有する軟化点の低いガラ スから成るのが通例である。

貴金属導体インキの代替品として、銅導体インキが電子工業界において益々使用されるようになってきている。銅は、高い導電率、高い熱伝導率、優れたはんだ付け適性、および緩よりも小さいエレクトロマイグレーション傾向のごとき優れた特性を有する安価な材料である。なお、通常の銅導体インキ中にも軟化点の低いガラスフリットが使用されている。

導電性材料として銅を使用する多層回路構造物

発生する有機物質は、堆積された厚膜のよくれや 割離を引起こすことがある。 ガス発生はまた、誘 電体層の多孔度を上昇させる原因ともなり、それ によって共融融剤相の侵入の問題を一層悪化させ る。

そこで、多孔皮の低下した誘電体インキを関製することによって上記のごとき問題を軽減する試みが行われた。

第二の解決策は、焼成に先立って誘電体インキ

および網導体インキの両方を酸化性または還元性プラズマで処理することである。このような技術は、本発明の場合と同じ該受人に譲渡された、「厚膜電気部品の製造方法」と称する1986年10月28日付けの米国特許第4619836号明細書中に記載されている。かかるプラズマ処理は、従来のインキ組成物中に存在する有機ビヒク

従来の銅導体インキに見られる短絡およびふくれの同題を解決するための第三の方法は、198 6年10月2日に提出されかつ本発明の場合と同

ルの炭素質残留物を除去するために役立つ。

誘電体インキばかりでなく銅薄体インキにおいてもまた、反復される焼成工程中に生成したガス 状物質が捕捉され易い。すなわち、スクリーン印刷に適する流動性を銅導体インキまたは誘電体インキに付与するために使用される有機ビヒクルは 焼成工程中にガスを発生する。このようなガスを

現在、上記のごとき米国特許出願明細書中に開示されたものと同様な利点を有しながら密着性の向上を示すような網導体インキの開発が要望されている。

発明の要約

密着性の向上を示す本発明の改良された銅導体

特開平1-128488(4)

インキは、亜鉛ーカルシウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリット、亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットおよびそれらの混合物の中から選ばれた失透性ガラスフリットを含すると共に、密着性向上用酸化物が添加されていることを特徴とするものである。かかるインキは優れた密着性を有することが判明している。本発明の銅導体インキは、多層集積回路構造物の製造にとって有用である。

発明の詳細な説明

本発明の銅導体インキ中に使用される銅粉末は、約1~5 mmの粒度を有する純粋な銅から成るものである。かかる銅粉末は、銅導体インキの約65~約85(重量)%好ましくは約75~約80(重量)%を占める。

本発明の銅導体インキ中に使用される亜鉛ーカルシウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットは、1986年10月2日に提出されかつ本発明の場合と同じ譲受人に譲渡された、ハング(Hang)等の同時係反米国特許出層第914301号明細

「多層網回路用の誘電体インキ」と称するハング (Hang)等の同時係反米国特許出願第914302 号の誘電体インキ中に使用されたガラスフリットと同様なものである。本発明において使用される 失透性の亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットは、重量百分率で表わして、

- (a) 約15~約25%好ましくは約16~約22 %の酸化亜鉛、
- (b) 約10~約25%好ましくは約16~約22%の酸化マグネシウム、
- (c) 約3~約12%好ましくは約5~約10%の 酸化パリウム
- (4) 約5~約20%好ましくは約8~約11%の 酸化アルミニウム、
- (e) 約30~約50%好ましくは約39~約43 %の二酸化ケイ素、
- (1) 0~約3%好ましくは約1~約2%の五酸化 リン、および
- (1) 0~約5%好ましくは約2~約3%のケイ酸

書中に開示されている。かかる失透性の亜鉛ーカ "ルシウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリット は、重量百分率で表わして、

- (a) 約7~約12%好ましくは約8~約10%の 酸化亜鉛
- (b) 約25~約45%好ましくは約29~約38%の酸化カルシウム
- (c) 約10~約20%好ましくは約11~約18 5%の酸化アルミニウム、
- (d) 約35~約50% 好ましくほ約37~約44 %の二酸化ケイ素、
- (e) 0 ~ 約2%好ましくは約0.5 ~ 約1%の五酸 化リン、および
- (1) 0~約5%好ましくは約2~約3%のケイ酸 ジルコニウム

から成っている。

本発明の銅導体インキ中に使用される亜鉛ーマグネシウムーバリウムーアルミニウムケイ酸塩ガラスフリットは、1986年10月2日に提出されかつ本発明の場合と同じ該受人に該渡された、

ジルコニウム から成っている。

これらの失透性ガラスフリットは単独で使用してもよいし、あるいは任意の比率で混合して使用してもよい。かかる失透性ガラスフリットは、銅導体インキの約2~約10(重量)%好ましくは約25~約5(重量)%を占める。

たは週元性プラズマで処理することは不要となる。本発明中の銅導体インキ中に使用されるガラスフリットのもう1つの利点は、それらの熱断張率がアルミナの熱断張率に近いということである。それ故、本発明の銅導体インキはアルミナ回路 基板上における使用のために非常に有利であって、特に構造物が繰返して加熱および冷却を受ける多層回路用途においてそれが顕著である。

本発明の銅導体インキ並びに米国特許第914 301および914302号の誘電体インキ外のでは、 使用される失透性ガラスフリットの最も珍別用である 点は、網導体インキ中に通常の密着性向上上ということが を使用しても知絡の発生がないということが も、すなわち、本発明の銅弾体インキはわる。 も、重量)%の密着性向上用酸化物を含する、 がないとの混合物がら成る群よりか およびそれらの混合物がら成る群よりが およびそれらの網導体インキは約0.5~約3(重量) %の酸化ビスマスおよび約0.5~約3(重量) %の酸化ビスマスおよび約0.5~約3(重量)

構造物を製造する場合に重要なものである。なぜなら、初期に設置された網導体インキ層および誘 電体インキ層は追加のインキ層を設置する度に多 数回の加熱および冷却サイクルを受けることにな るからである。

本発明の網導体インキ中に使用される失透性ガラスフリットの更にもう1つの利点は、それの熟 励張率がアルミナの無酸張率に近いということで ある。すなわち、本発明の網導体インキは特にア ルミナ回路基板またはそれに近似した無跡張率を 有するその他の回路基板上における使用に適合す るように調製されている。この特徴は、多層回路

タンジオールモノイソブチレートなどが挙げられる。かかる有機ビヒクルは、約2~約25(重量)%の樹脂結合剤を全有するのが適当である。

上記の樹脂結合剤は単独で使用してもよいし、あるいは2種以上を組合わせて使用してもよい。所望ならば、樹脂結合剤に適当な粘度調整剤を添加することもできる。かかる粘度調整剤としては、たとえば、Nしインダストリーズ(N.L. Indus-tries)社からチキサトロール(Thixatrol)の商品名で入手し得るヒマシ油誘導体が挙げられる。

アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市所在のセント ラル・コンパウンディング・カンパニー(Central Compounding Company)からハイポチオレート(Hypothiolate)100の商品名で入手し得るような、 多官能性の複合脂肪族炭化水素を脂肪族炭化水素 油中に分散して成る分散物である。上記の有機ビ とクルはまた、約0.5~約10(重量)%好ましく は約1~約3(重量)%の界面活性剤をも適宜に含 有し得る。このような界面活性剤としては、たと えば、アクゾ・ケミー・アメリカ (AKZO Chemie America)社からアルメーン(Armeen)Oとして入手 し得るオレイルアミン、同社からデュオメーン (Duoneen) TDOとして入手し得る高分子量の N - アルキル - 1 . 3 - ジアミノアロバンジオレエ ート、およびトロイ・ケミカル・コーポレーショ ン(Troy Chemical Corp.) からトロイソル(Troysol)98Cの商品名で入手し得るカルボン酸塩界 面活性剤が挙げられる。

上記のごとき有機ビヒクルは、本発明の銅導体インキの約5~約25(重量)%好ましくは約12

ある.

通常のアルミナ回路器板に対する本発明の網導 体インキの密着性を一層向上させるためには、誘 軍体の予備被膜を設置するのが有益であると考え られる。かかる被膜は銅導体インキの密着性を向 上させると共に、以後の焼成に際して銅導体層が 基板から剝離する可能性を実質的に排除する。一 扱には、誘電体の薄い被膜(すなわち、厚さ約1 0~20㎜の被膜)を設置すればよい。かかる被 膜は、多層回路製造の初期工程において基板上に 均一に設置するのが適当である。誘電体の選定に ついては、回路基板の熱敵張率に近い熱闘張率を 有するという要求条件を満足しさえすれば特に問 題はない。とは言え、本発明の銅導体インキ中の ガラスフリットを基材とする誘電体インキを使用 することが好ましい。かかる誘電体インキは、前 述のごときハング等の米国特許出願第91430 1 および 9 1 4 3 0 2 号明細書中に開示されてい る。一般的に述べれば、かかる誘躍体インキは約 50~75(重量)%のガラスフリット、約30

一約16(重量)%を占める。使用する有機ビヒク .ルにかかわらず、インキの均質性をできるだけ高 めることは重要である。それ故、分散物に大きな 剪断作用を及ぼすような過常の混合装置を用いて 混合を行うことが適当である。

(重量) %までの適当なセラミック充塡剤、および約15~30(重量)%の適当な有機ビヒクルから成っている。適当なセラミック充塡剤としては、アルミナ粉末(Al2Os)、 ニケイ酸ニマグネシウムバリウム(BaM & 2 Si2Or)、ホウ酸ニマグネシウム(M & 2 B 2Os)、ケイ酸ジルコニウム(フrSiOa)、ケイ酸ニマグネシア(2 M & OSiOa)、五ケイ酸ニマグネシアニアルミナ(2 M & O-2 Al2Os-5 SiOa)およびそれらの混合物が挙げられる。

本発明の銅導体インキから形成された銅導体層は、良好な導電性および耐酸化性を示す点で有利である。その上、本発明の銅導体インキから形成された銅導体層は前述の米国特許出頭第914301および914302号明細書中に記載のごとき改良された誘電体インキに対して優れた適合性を有している。

本発明はまた、適当な基板(たとえばアルミナ 基板)上に形成された多層回路構造物(特に集積 回路構造物)にも関する。かかる構造物は少なく

特開平1-128488(フ)

とも2つのバターン化された網球体層とよって有すなで、では、内部には、内部に関連などで、有する誘導体層によって互列に関連されたの網球体層によって互列には、変更である。というのの網球体層は、重量百分中でも、たいるの網球体層は、重量百分中でも、たいの網球体層は、重量百分中でも、たいの網球体層は、重量百分中でも、カフリットをの網が末、(b) 更知のようなのの網が表して、カフリットがよび、カーアルミニウムケイでは、カーアルミニウムケイでは、カーアルミニウムケイをはガラスフリットがよび、カーアルミニウムがリウムーアルミニウムケイでは、カーアルミニウムーがリウムーアルミニウムがリウムーアルミニウムがリウムーアルミニウムがリウムーアルミニウムが、カーアルミニウムが、カーアルミニウムが、カーアルミニウムが、カーアルシーでは、カースを使いる。

上記のごとき多層回路構造物上に存在する銅導体層中のガラスフリットは、銅導体インキに関連して上記に記載されたものと同じ組成を有している。上記の銅導体層はまた、銅粉末および失透性ガラスフリットに加えて、下方の基板または誘電体層に対する銅導体層の密着性を向上させるための密着性向上用酸化物として酸化ビスマスと酸化

フリット、酸化ビスマスおよび(または)酸化第一網が網導体インキの固体成分を構成していた。有機ビヒクルは、6部のエチルセルロースと100部のテキサノールと100部のテキサノールと100部のテキサノールと100部のテキサノールと100部のテキサノールと100部のテキサノールよびの手やリールのの混合物179%、テキサノール17.8%、およびトロイソル98C(界面活性剤)1.8%から成っていた。第1表中に示される処方のいずれもが、853%の固形分および14.7%の有機ビヒクルを含有していた。

第一網との混合物を含有している。なお、かかる ,網導体層は約 0.5 ~約 6 (重量)%の酸化ビスマス および約 0.5 ~約 3.5 (重量)%の酸化第一網を含 有することが好ましい。

本発明を一層詳しく説明するため、以下に実施例を示す。なお、これらの実施例の記載内容によって本発明の範囲が限定されると理解すべきではない。これらの実施例中においては、特に明記されない限り、全ての部および百分率は重量に基づく値であり、また全ての温度は低氏温度である。実施例1

下記第1表中に示される処方に従って数種の網導体インキを調製した。いずれの処方においても、失遠性ガラスフリットは重量百分率で表わして21.81%の酸化亜鉛、1925%の酸化マグネシウム、5.88%の酸化バリウム、9.38%の酸化アルミニウム、39.68%の二酸化ケイ素、200%の五酸化リン、および200%のケイ酸ジルコニウムから成っていた。鋼粉末は約3μmの平均粒度を有していた。かかる鋼粉末、失透性ガラス

			第一、表			
-	#	成、圆形分、重	量パーセント	(となって	(ポンド)
5	NX X	大路性ガラスフリット	現代で	美	基板	該軍体圈
9	93.75	4.69	1.56	i	1.0	< 1.0
923	67	4.6	3.1	ı	52	1.0
9 1	9 1.0	4.5	4.5	i	3.0	1.4
6	9231	3.84	3.08	0.77	3.8	1.8
0	9231	3.08	3.08	1.53	4.2	24
9 0.9	6.0	3.03	4.54	1.53	5.4	3.2

> 特許出聞人ゼネラル·エレクトリック·オンパニイ 代理人 (7630) 生 沼 徳 二